

График отработок
пропущенных занятий и неудовлетворительных оценок
на кафедре дерматовенерологии и лабораторной диагностики
на осенний семестр 2024 – 2025 уч.г.

Дисциплина	Дата	Время проведения отработки	ФИО преподавателя
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	06.09.2024 Пятница	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	12.09.2024 Четверг	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	20.09.2024 Пятница	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	02.10.2024 Среда	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	10.10.2024 Четверг	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	18.10.2024 Пятница	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	24.10.2024 Четверг	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	08.11.2024 Пятница	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	14.11.2024 Четверг	15:30-17:30	ассистент Шилин Р.Р.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	28.11.2024 Четверг	15:30-17:30	ассистент Шилин Р.Р.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	06.12.2024 Пятница	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	12.12.2024 Четверг	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	20.12.2024 Пятница	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	26.12.2024 Четверг	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	10.01.2025 Пятница	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.
Дерматовенерология Аллергология и иммунология	16.01.2025 Четверг	16:00-18:00	ассистент Политов С.А.

Место проведения отработок: кафедра дерматовенерологии и лабораторной диагностики (ГБУ РО «ОККВД», ул. Спортивная, д. 9, 3 этаж, ауд. 308)

Зав. кафедрой дерматовенерологии и лабораторной диагностики, д.м.н.
30.08.2024



Жильцова Е.Е.